

光計測シンポジウム2011

- 日 程：10月14日(金)
- 時 間：10:00 - 16:10
- 会 場：東京ビッグサイト
会議棟 605室
- 主 催：日本光学測定機工業会
- 参加費：5,000円(論文集代を含む)
- お申込方法：「測定計測展」WEB(www.mt-expo.jp)からお申込ください。
(9月30日(金)締め切り)
※お申込み多数の場合は締め切り前でも募集を打ち切ることがあります。
- お問合わせ先：日本光学測定機工業会「光計測シンポジウム」事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館204
TEL・FAX. 03-3435-8083 E-mail. info@j-oma.jp

プログラム

時間	講演題目/発表者(*登壇者)
	【座長】 佐々木修己(新潟大学)
10:00~10:20	産業用ポータブルOCT スキャナーの技術展開 (千葉大学) *椎名達雄
10:20~10:40	柱状物の2点間距離の精密な光散乱計測法 (筑波大学) *星野鉄哉、谷田貝豊彦、伊藤雅英
10:40~11:00	パイプ内面のキズ検査 (埼玉医科大学) *吉澤 徹
11:00~11:10	休憩
	【座長】 藤本洋久(オリンパス(株))
11:10~11:30	波面差分データからの波面導出演算法と鏡面形状計測 (新潟大学) *佐々木修己、渡辺旭宏、鈴木孝昌
11:30~11:50	三次元スキャナによる手術ナビゲーター (パルステック工業(株)) *高井利久
11:50~12:10	縞パターン投影による半透明体の濁度測定法 (木更津工業高等専門学校)*小田 功 (北海道立工業技術センター)菅原智明、吉岡武也
12:10~13:00	休憩
	【座長】 明田川正人(長岡技術科学大学)
13:00~13:20	あらゆる環境下での確信ある干渉計の追究 (キヤノンマーケティングジャパン(株)) *鈴木秀和
13:20~13:40	白色光干渉計搭載型画像測定機『QUICK VISION WLI シリーズ』 ((株)ミツトヨ) *本橋 研、浅野 秀光、長濱 龍也、井村 隆治、石山 拓
13:40~14:00	リアルタイム3波長ワンショット干渉計測法の開発 (東レエンジニアリング(株)) *小林 央、北川 克一
14:00~14:20	非接触マルチセンサ3D計測システム HN-6060の開発 ((株)ニコン)*清水房生
14:20~14:40	多関節型三次元測定機による光学非接触測定 ((株)小坂研究所) *江原史和、古橋圭介
14:40~14:50	休憩
	【座長】 有賀 亨(キヤノン(株))
14:50~15:10	LED計測管理紹介 ((株)トプコン)*春原広明、友松秀和、鶴岡政義、井崎雄三
15:10~15:30	位相子と検光子の二重回転型分光ストークス偏光計 (宇都宮大学) *水谷亮太、大谷幸利
15:30~15:50	周波数標準を用いた光共振器絶対光学長測定 (長岡技術科学大学) *明田川正人、村井慶之介
15:50~16:10	波長走査干渉計による石英ガラス平板の厚さ測定 (独立行政法人産業技術総合研究所) *日比野 謙一、近藤 余範、金 亮鎮

※内容は予告なく変更される場合があります。

会場アクセス

東京ビッグサイト www.bigsight.jp
〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1

- りんかい線 | 新木場駅(JR京葉線、東京メトロ有楽町線) ⇒約5分⇒ 国際展示場駅[下車徒歩5分]
大崎駅(JR) ⇒約13分⇒ 国際展示場駅[下車徒歩5分]
- ゆりかもめ | 新橋駅(JR、都営地下鉄浅草線、東京メトロ銀座線) ⇒約22分⇒ 国際展示場正門駅[下車すぐ]
豊洲駅(東京メトロ有楽町線) ⇒約8分⇒ 国際展示場正門駅[下車すぐ]
- 都 営 バス | 東16 東京駅八重洲口(JR、東京メトロ丸の内線) ⇒約40分⇒ 東京ビッグサイト
海01 門前仲町駅(都営大江戸線、東京メトロ東西線) ⇒約30分⇒ 東京ビッグサイト
紅01 浜松町駅(JR) ⇒約40分⇒ 東京ビッグサイト
- 空 港 バス | 羽田空港 ⇒約25分⇒ 東京ビッグサイト
(リムジンバス・京急バス) 成田空港 ⇒約60分⇒ 東京ベイ有明フシントンホテル[下車徒歩3分]
- 水 上 バス | 日の出棧橋(JR浜松町駅下車7分) ⇒約25分⇒ 有明客船ターミナル[下船すぐ]
- 首都高速道路 | 台場・有明・臨海副都心・豊洲出口から5分



招待券 測定計測展

受付の際、名刺を2枚ご用意ください
本券で同時開催の「センサエキスポジャパン」「TEST総合試験機器展」「国際セラミックス総合展」も入場できます

- 該当する項目に✓をつけてください。
- A. あなたの業種は？**
- 1. 官公庁・団体
 - 2. 学 校
 - 3. 商社・流通
 - 4. 電気・電子機器関連
 - 5. 精密機器関連
 - 6. 一般機械関連
 - 7. 化学工業
 - 8. 自動車関連
 - 9. 研究関連
 - 0. その他()
- B. あなたの職種は？**
- 1. 営 業
 - 2. 技 術
 - 3. 研究・開発
 - 4. サービス
 - 5. 企 画
 - 6. 学 生
 - 7. その他()
- C. 本展を知ったのは？**
- 1. 招待状
 - 2. ポスター
 - 3. 新聞・雑誌
 - 4. インターネット
 - 5. メール
 - 6. その他 ()
- D. ご来場の目的は？**
- 1. 機器購入・商談
 - 2. 予算確保の資料入手
 - 3. 最新の情報入手
 - 4. 併催行事(シンポジウム、セミナー等)が行われているから
 - 5. その他 ()

名刺を添付してください
(お忘れの際は、下記にご記入ください)

氏名 _____

勤務先名 _____

所在地 _____

〒 _____

所属部署名 _____

TEL _____

FAX _____

E-mail _____

※本券なき場合は有料(1,500円)となります。

個人情報のお取り扱いについて
ご登録いただいた個人情報は本展の運営管理、実施、次回開催等のご案内のために使用します。各出展ブースへの訪問の際も、名刺を頂戴した場合、当該出展者より、各種ご案内、情報等が行く場合もございますのでご承知いただきますようお願い申し上げます。主催者は、運営事務局メンバーおよび業務委託先が適切に個人情報を取り扱うよう監督し、個人情報の漏洩、滅失、毀損を防止いたします。

招待券 測定計測展

受付の際、名刺を2枚ご用意ください
本券で同時開催の「センサエキスポジャパン」「TEST総合試験機器展」「国際セラミックス総合展」も入場できます

- 該当する項目に✓をつけてください。
- A. あなたの業種は？**
- 1. 官公庁・団体
 - 2. 学 校
 - 3. 商社・流通
 - 4. 電気・電子機器関連
 - 5. 精密機器関連
 - 6. 一般機械関連
 - 7. 化学工業
 - 8. 自動車関連
 - 9. 研究関連
 - 0. その他()
- B. あなたの職種は？**
- 1. 営 業
 - 2. 技 術
 - 3. 研究・開発
 - 4. サービス
 - 5. 企 画
 - 6. 学 生
 - 7. その他()
- C. 本展を知ったのは？**
- 1. 招待状
 - 2. ポスター
 - 3. 新聞・雑誌
 - 4. インターネット・メール
 - 5. メール
 - 6. その他 ()
- D. ご来場の目的は？**
- 1. 機器購入・商談
 - 2. 予算確保の資料入手
 - 3. 最新の情報入手
 - 4. 併催行事(シンポジウム、セミナー等)が行われているから
 - 5. その他 ()

名刺を添付してください
(お忘れの際は、下記にご記入ください)

氏名 _____

勤務先名 _____

所在地 _____

〒 _____

所属部署名 _____

TEL _____

FAX _____

E-mail _____

※本券なき場合は有料(1,500円)となります。

個人情報のお取り扱いについて
ご登録いただいた個人情報は本展の運営管理、実施、次回開催等のご案内のために使用します。各出展ブースへの訪問の際も、名刺を頂戴した場合、当該出展者より、各種ご案内、情報等が行く場合もございますのでご承知いただきますようお願い申し上げます。主催者は、運営事務局メンバーおよび業務委託先が適切に個人情報を取り扱うよう監督し、個人情報の漏洩、滅失、毀損を防止いたします。

招待券

国内唯一! “はかる”品質に関わる最新技術が集結!!

測定計測展

Measuring Technology Expo 2011

(旧:光ナノテクフェア)

2011年10月12日水-14日金
10:00-17:00
東京ビッグサイト 西ホール

主 催: 日本光学測定機工業会 日本精密測定機器工業会
特別協力: フジサンケイ ビジネスアイ

同時開催

- ・センサエキスポジャパン2011
【併催】センサネットワーク+位置情報システムEXPO2011
- ・TEST2011【第11回総合試験機器展】
- ・国際セラミックス総合展2011

来場者に
「光学・精密測定機器ガイド」を
無料で差し上げます!

www.mt-expo.jp

【展示会事務局】 フジサンケイ ビジネスアイ(日本工業新聞社)営業・事業本部
〒100-8125 東京都千代田区大手町1-7-2 TEL. 03-3273-6180 FAX. 03-3241-4999 E-mail:info@mt-expo.jp

測定計測展

Measuring Technology Expo 2011

開催にあたって

日本光学測定機工業会と日本精密測定機器工業会は2011年10月、東京ビッグサイトにて測定をはじめとした計測全般に関する総合展示会「測定計測展2011 / Measuring Technology Expo 2011」を開催いたします。本展示会は毎年6月に開催されていた「光ナノテクフェア」を大幅にリニューアルし、フジサンケイ ビジネスアイの特別協力のもとに新たな情報交流の場として生まれ変わります。光学測定・精密測定はもちろん、幅広い計測業界の最新製品・技術・情報が一堂に集まり、関係者にとって見逃せない3日間となります。また、同時開催展として「センサエキスポジャパン」、「TEST / 総合試験機器展」、「国際セラミックス総合展」が同会場内で行われます。関係各社・団体様には是非ご来場いただきたく、お願い申し上げます。

日本光学測定機工業会
<http://www.j-oma.jp/>
 光学測定機を製造販売しているメーカー団体です。ものづくりに必要不可欠な光学・測定・画像機器の健全な進歩発展により産業界に対し品質の安心・安全に貢献することを目指しています。
 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館204
 TEL & FAX：03-3435-8083

JMA 日本精密測定機器工業会
<http://www5.ocn.ne.jp/~jma/>
 精密測定機器業界が結束し、情報の共有、技術の向上を図り、当該事業の健全な発展を通じて日本経済の繁栄に寄与することを目的としています。
 〒105-0003 東京都港区西新橋3-14-2 榎木ビル3F
 TEL：03-3434-9557 FAX：03-3434-1695

開催概要

- 名称：測定計測展2011 / Measuring Technology Expo 2011 (第46回全日本光学測定機展 / 第15回国際精密測定展) ※旧:光ナノテクフェア
- 会期：2011年10月12日(水)-14日(金) 10:00-17:00
- 会場：東京ビッグサイト 西ホール
- 主催：日本光学測定機工業会、日本精密測定機器工業会
- 特別協力：フジサンケイ ビジネスアイ
- 協賛：経済産業省、(社)応用物理学会、(社)日本化学会 (一部予定)
- 後援：(社)精密工学会、日本光学会
- 入場料：1,500円 (招待券持参者およびWEB事前登録者は無料)
- 併催企画：光計測シンポジウム、実務応用セミナー、技術相談コーナー、新技術発表コーナー

出展内容

測定・計測および光学・レーザーに関連する製品・技術・サービス・情報など

【出展製品例】	
①長さ：	寸法・距離(ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、投影機、測定顕微鏡、段差・厚さ測定機、顕微干涉計、膜厚計、光走査外寸測定機、レーザー干渉測長計、電気マイクロメータ、空気マイクロメータ) 位置・座標(2・2.5・3次元座標測定機、画像測定機) 平面・立体形状(真円度測定機、平面度・球面度測定機、断面形状測定機) 表面粗さ測定機
②測定基準器：	ゲージブロック、ゲージ(ねじゲージ、テーパゲージ、ピンゲージ、隙間ゲージ)、精密定盤、精密水準器
③角度：	オートコロメータ、角度測定機
④熱・光・電磁放射：	温度計、測光・測色・分光計(照度・放射照度、輝度・放射輝度、光束・放射強度、色彩・色温度)
⑤光学特性：	屈折率、偏光、干渉
⑥その他の物理量：	歪・応力・欠陥
⑦観察：	金属顕微鏡、実体顕微鏡、その他の顕微鏡、その他の観察機器
⑧作業用機器：	芯出し顕微鏡・望遠鏡、加工用機器
⑨専用機器：	歯車測定機、ねじ測定機、偏心検査器、真直度測定機、自動定寸装置、自動選別機
⑩実験機器、支援機器	
⑪部品・ユニット：	スケールユニット、測長ユニット、変位測定ユニット、ロータリーエンコーダ、メカニカルユニット、座標データ処理機器、TV関連機器、画像関連機器、光源関連機器、光学ユニット、光学部品
⑫その他	

最新情報はホームページ www.nt-expo.jp

国内唯一! “はかる” 品質に関わる最新技術が集結!!

出展者のみどころ (8月3日現在)

(株) アイゼン 高品質なマスターピンゲージをご紹介	(株) オプトロニクス社 月刊オプトロニクス最新号無料配布。光製品バイヤーズガイド11-12無料配布	(株) 第一測範製作所 長年の経験と高い技術環境でお客様の精度を保证する精密測定機器	(株) ニコンインステック ニコンが誇る高品質で豊富なラインアップを是非ご覧ください。	ヘキサゴン・メトロジー(株) 世界で初めてアプソリュートエンコーダ採用の三次元測定機を展示いたします。
itp(株) 高精度・低価格・短納期の測定機用ドイツ製スタイラスと関連パーツ	(株) オプトン 非接触3D精密測定機「ZERO MAX」を出展いたします。	中央精機(株) 当社では従来品の精度、使い易さを更に追求した新製品を中心に展示いたします。	日本電産トソック(株) Gageメーカーとして培った光切断法技術を水平展開した3Dスキャナを展示	ポリウムグラフィックス(株) 産業用CTデータ解析・測定ソフトウェアVGSStudio MAX
ekm Jena GbR 最新技術と扱いやすいUIで最高の精度を実現する万能機型測長機	オリンパス(株) 使いやすく進化した、新開発の各種画像解析・測定装置を出展致します。	(株) テクロック ゴム硬さ自動測定装置、IRHD硬さ計、新型ゴム硬度計を出展。	(株) ノビテック 3次元リアルタイムモーション計測システムと放射率補正不要の2色温度計測	マール・ジャパン(株) 製造業、校正機関の基準機となる機型万能測長機ULM600
(株) インデコ 蛍光寿命測定、光スベアナ、光出力等各種測定器を扱っております	カルツァイス(株) X線CT三次元測定機および、CALYPSOとFARO Armの応用のご紹介します。	TESA(株) 最新の非接触画像測定機、人気の三次元測定機などを見て操作することが可能。	パール光学工業(株) 両面位置確認・厚み測定機 GEMINIシリーズを出展致します。	(株) マグネスケール ナノからピコまで最新の技術をご紹介します。
(株) SPIエンジニアリング 直径がφ2.9mmの先端可動型工業用内視鏡と250度耐熱の内視鏡を展示	黒崎播磨(株) 低熱膨張材NEXCERAを用いた計測用途製品群を展示します。	土井精密ラップ(株) 最新技術を紹介します。	パナソニック プロダクションテクノロジー(株) MEMSやレンズ・鏡筒他の複雑形状を高精度に評価できる測定機	(株) 溝尻光学工業所 新型欠陥可視化システムの発表と最先端薄波路解析二光束干渉顕微鏡を公開
OGP / YKT(株) ワークを選ばないマルチセンサー測定システムを実機展示。随時デモ可能です。	黒田精工(株) KURODAのコア技術である「精密測定」で産業の発展に貢献。	(株) 東京精密 総合精密測定機器メーカーとして、世界No1の製品を提案させて頂きます。	フォテクノカ(株) 面分光画像表示、分光器、レーザー計測機器、薄膜計測機器等各種の計測に対応!	(株) ミツトヨ 「精密測定に関するお客様の課題解決に貢献する」をテーマに出展致します。
(株) 尾崎製作所 用途別精密測定機器にて特殊製作例も含め特徴ある製品をご紹介致します。	(株) 小坂研究所 ハンディ機から大型機まで、各種粗さ形状、真円度測定機を展示。	(株) トプコン ミクロからマクロまでを高精度に測定。今回は3Dに注目した展示を行います。	(株) 藤田製作所 長尺自走式真直度測定器・セラミックス溶射定盤をメインに出展致します。	(株) メトロテック 三次元測定機用の各種汎用治具及び三次元測定機を校正する為の各種基準器
(株) オプトサイエンス 1. 偏光解析システム 2. 非球面形状測定用ヌルレンズ	(株) 三啓 ミクロからマクロまでの測定・観察のお手伝いを致します。	トリモス・シルバック ジャパン(株) ヨーロッパからの新しい測定ソリューションを展示致します	(株) フローベル 線幅計測、高速AF、アライメント、ズームスコープ等を展示	(株) 菱光社 高速非接触三次元測定器、検査照明等高付加価値製品をご提案
オプトシス(株) 発光体、紙、フィルムなど色や光測定に関する最先端の機器を展示しています。	(株) システムズエンジニアリング 省エネで注目されるLED電球の光束値測定に最適な積分球を展示	(株) 中村製作所 いつでも、どこでも簡単設置の手動式二次元画像測定機を展示	(株) ベイビッグ まったく新しい理論にもとづいた三次元計測システムを発表します。	レニショー(株) レニショーは、生産効率を向上させるための測定ソリューションを提案します。

併催行事 **参加無料** 【会場：展示会場内】

実務応用セミナー	【登録不要(会場まで直接お越しください)】	(敬称略)
10月13日(木)	11:00-11:45 (株) トプコンテクノハウス 照明のLED化と質の変化に対応した測定方法について 講演者：高岡 明比呂 13:00-13:45 ポリウムグラフィックス(株) X線CTデータを用いた寸法計測とさらなる解析 講演者：佐藤 充男 14:00-14:45 (株) ニコンインステック 高さ分解能1µmを達成した高さ測定白色干渉顕微鏡システム 講演者：(株)ニコン インストールメンツカンパニー 営業戦略部 西川 孝 15:00-15:45 (株) ミツトヨ FIBER SCALE - 光ファイバ導波を応用した超小型リアンコーダ -	
10月14日(金)	11:00-11:45 (株) ベイビッグ 3次元計測システムについて 講演者：大浦 覚 13:00-13:45 トリモス・シルバック ジャパン(株) ①ネジリングゲージの測定不確かさ低減へ測長機の実用例(20分) 講演者：飯島正経、Juerg Lendi ②ドインVDA規格 Aq値を用いた表面粗さ形状測定例(20分) 講演者：飯島正経、Dr. Rainer Brodmann 14:00-14:45 中央精機(株) 追従性に優れた「オートフォーカス顕微鏡」 講演者：佐藤 次章 15:00-15:45 (株) ミツトヨ 粗さ・輪郭形状測定機の最新動向と測定提案	

新技術発表コーナー

宇都宮大学 オプティクス教育研究センター	宇都宮大学オプティクス教育研究センターにおける偏光計測技術の紹介
木更津工業高等専門学校 / 北海道立工業技術センター	光応用新技術の紹介および実用化を目指している新規的なイカの鮮度評価法の紹介
(独) 産業技術総合研究所	角度の超高精度計測を実現する自己校正機能付きロータリーエンコーダ
NPO三次元工学会 / 埼玉医科大学	光学式内径および内面形状計測装置
千葉大学大学院融合科学研究科 椎名研究室	ポータブルOCTスキャナー / 超小型LEDライダーの産業展開
長岡技術科学大学 精密加工機構計測研究室	軸受運動誤差測定装置 / 超音波振動を利用した各種薄板の非接触搬送装置

技術相談コーナー

近年、成形加工技術などの高度化に伴い加工物が複雑になると共に測定機も多様化しており、専門技術者でも困る場合があります。当展示会では、会場内に専門技術者による技術相談コーナーを開設し、ご相談を秘密厳守でお受けしております。お気軽にご利用ください。

同時開催展 (本展にご来場いただいた方は他の同時開催展にもご入場できます。)

■ センサエキスポジャパン2011

主催：フジサンケイビジネスアイ
 特別協賛：次世代センサ協議会
センサとその応用技術、機器、システム、ネットワークに関する専門展示会
 展示内容：センサ、MEMS、計測器やその応用技術、システム、ソリューション、情報など

■ TEST2011【第11回総合試験機器展】

主催：日本試験機工業会
材料試験&環境試験と計測、評価に関する国内唯一の総合展
 展示内容：試験機、装置、システム、計測器、受託サービス、情報など

■ 国際セラミックス総合展2011

主催：公益社団法人日本セラミックス協会、財団法人ファイナセラミックスセンター
 社団法人日本ファイナセラミックス協会、フジサンケイ ビジネスアイ
セラミックスの最先端技術が集まるわが国唯一の展示会
 展示内容：セラミックス製品、応用製品・装置・技術・材料、ソリューション、情報など

センサエキスポジャパン2011 出展者一覧 (8月3日現在)

アース(株) (株)アートレイ 愛知製鋼(株) / アイチ・マイクロ・インテリジェント(株) IPV6・センサネットワークキングコンソーシアム 旭化成レトロロニクス(株) アドソル日進(株) (株)アドバンテスト (株)インコム エア・ブラウン(株) エドモンド・オプティクス・ジャパン(株) (株)菊池製作所 (株)九州共販 (株)協同インターナショナル / Silex microsystems (公社)計測自動制御学会	コンズドットウェル(株) / センソアテクノロジーズ / プレッシュ・セミコンダクターズ KOREA DIGITAL CO.,LTD. サイレントシステム サンデスト(株) 静岡技術移転合同会社(静岡 TTO) 住友電気工業(株) (株)センサヤマモト (株)センシス センシリオン(株) タカノ(株) タッチエンス(株) (株)ティアドンデイ 東海ゴム工業(株) (株)東京センサ 東邦化研(株) 日油技研工業(株)	日本電波工業(株) 日本農業気象学会 パソコ貿易(株) (株)パレール / (有)技研サポート (株)ビー・アンド・プラス フジサンケイ ビジネスアイ (株)フローベル ペリカンプロダクツ(株) 三松(株) MERIT SENSOR SYSTEMS (株)ライスター・テクノロジーズ (株)ライトストーン (株)レーザー計測	大阪府立産業技術総合研究所 (独)科学技術振興機構 / 兵庫県立大学 慶應義塾大学 松本研究室 住友精密工業(株) (株)青電舎 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 三井研究室 東北大学 飛鳥建設(株) / (株)東横エルメス 土士学会 情報利用技術委員会 センサ利用技術小委員会 豊橋技術科学大学 名古屋大学大学院 佐藤研究室 (株)米倉製作所 フォトプレジジョン(株) (株)山武 技術開発本部 横河電機(株) センシング研究所 (株)渡辺製作所
IMV(株) アイ・ティー・エス・ジャパン(株) (株)アサヒ技研 (株)アメフレック (株)いすゞ製作所 (有)今井精機 岩崎電気(株) インストロン ジャパン カンパニーリミテッド ヴァイサラ(株) エスベック(株) 荏原実業(株) エミック(株) 楠本化成(株) 高分子計器(株) 国際計測器(株)	三共ベガサス(株) 三洋貿易(株) シグマ電子工業(株) (株)島津製作所 / (株)島津総合分析試験センター (株)昭和測器 神栄テクノロジ(株) (株)振研 新東科学(株) スガ試験機(株) ソウル産業技術(株) (株)ダンベル カト硬さ計測のトレーサビリティ技術会議 (株)チー	(株)テークスグループ / ZWICK GMBH&CO.KG / (株)東京試験機 / (株)テークス試験機サービス 東伸工業(株) (株)東洋精機製作所 日本計測システム(株) 公益財団法人日本適合性認定協会 日本テックプラス(株) 日本ミリボア(株) 日立アプライアンス(株) (株)フィッシャー・インストルメンツ (株)富士試験機製作所 (株)フューチャータック ペリジョン/ラボラトリー アクレディテーション インク	(株)前川試験機製作所 (株)マツザワ / JFEアドバンテック(株) (株)丸東製作所 丸本ストリアス(株) (株)ミツトヨ (株)安田精機製作所 (株)山本科学工具研究所 (株)米倉製作所 ワイマックス(株)
愛知県陶磁器工業協同組合 (株)アクト アスザック(株) アルファードダイヤモンド工業(株) イノライト工業(株) 板井薬研(株) 大塚精工(株) 韓国ファイナセラミックス協会 京セラ(株) (株)クラレ (株)サートンワークス 堺化学工業(株) ジクス工業(株) (株)シンキー ステレオファブリック技術研究組合	セラテックジャパン(株) 太陽誘電(株) 千葉セラミック工業(株) 東ソー(株) 東洋精密工業(株) 巴工業(株) 国立大学法人 名古屋工業大学 (株)ニッコト 日本ガイシ(株) 日本電気硝子(株) 日本特殊陶業(株) (株)ノリタケカンパニーリミテド ジクス工業(株) 日立造船(株) (株)広葉	(株)フェローテックセラミックス 独立行政法人 物質・材料研究機構 丸祥電器(株) キャノンプレジジョン(株) (株)村田製作所 京セラ(株) (株)モトヤマ 雄飛産業(株) (株)ヨコオ 余語匠鉢(株) (株)ヨコセラ	【主催者テーマコーナー 「セラミックスアーカイブス」出展社】 宇部興産(株) キャノンプレジジョン(株) 京セラ(株) (株)モトヤマ 雄飛産業(株) 新日本サーマルセラミックス(株) TOTO(株) 日本ガイシ(株) パナソニック(株) (株)富士通研究所 古河電気工業(株) ポッシュ(株) (株)村田製作所 (株)LIXIL